ART AND TECHNOLOGY PRESS INC
(United States)

2026年10期
ISSN(O): 2995-5025
ISSN(P): 2995-5017

教育理论观察

EDUCATIONAL THEORY OBSERVATION



本刊由谷歌学术中国知网检索，所有录用文章通过国际权威专家审定
期刊在美国国会图书馆存档，本刊遵循国际开放获取出版原则，全球公开发行，欢迎投稿和下载阅读

https://arttechpress.com
263 S KENWOOD ST 560 CASPER,WY 82601
5176660904
editorial@arttechpress.com